УДК 537.9

МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА В ТРЕХСЛОЙНЫХ МАГНИТОСТРИКЦИОННО-ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ

М.И.Бичурин, В.М.Петров, К.В.Беличева

MAGNETOELECTRIC EFFECT IN TRILAYER MAGNETOSTRICTIVE-PIEZOELECTRIC STRUCTURES AT BENDING MODE OF ELECTROMECHANICAL RESONANCE

M.I.Bichurin, V.M.Petrov, K.V.Belicheva

Институт электронных и информационных систем НовГУ, Mirza.Bichurin@novsu.ru

Рассмотрен магнитоэлектрический эффект в трехслойной структуре на основе ферромагнетика и биморфного пьезоэлектрического преобразователя. Показано, что в структуре состава пермендюр — биморфный преобразователь на основе ЦТС наблюдается 10% увеличение МЭ коэффициента по напряжению в области изгибной моды электромеханического резонанса.

Ключевые слова: магнитоэлектрический эффект, магнитострикционно-пьезоэлектрическая структура, изгибная мода колебаний, электромеханический резонанс, биморфный пьезоэлектрический преобразователь

The magnetoelectric effect in a trilayer of ferromagnet and piezoelectric bimorph is discussed. ME voltage coefficient for the laminate of pernendur and Pb(Zr,Ti)O3-bimorph reveals a 10%-increase at bending mode of electromechanical resonance.

Keywords: magnetoelectric effect, magnetostrictive-piezoelectric structure, bending mode, electromechanical resonance, piezoelectric bimorph

Введение

Магнитоэлектрический (МЭ) эффект проявляется в виде индуцирования электрической поляризации в материале во внешнем магнитном поле или в виде появления намагниченности во внешнем электрическом поле. В феррит-пьезоэлектрических структурах МЭ эффект обусловлен механическим взаимодействием магнитной и электрической подсистем, поэтому в области ЭМР наблюдается значительное увеличение МЭ коэффициентов. В работах [1-2] проведено исследование частотной зависимости МЭ коэффициента по напряжению в области продольной и радиальной мод ЭМР для образцов композитов, включая структуры на основе никелевой феррошпинели — ЦТС. В указанных работах приведены выражения для МЭ коэффициента по напряжению при поперечной и продольной ориентациях электрического и магнитного полей. Показано, что на частоте антирезонанса наблюдается возрастание МЭ коэффициента более чем на порядок. Резонансная частота для изгибных колебаний сравнительно меньше, чем для продольных акустических мод, что представляет интерес с точки зрения практического использования МЭ эффекта. Экспериментальные исследования показали наличие в слоистых структурах гигантского МЭ эффекта при использовании изгибных колебаний [1]. Теоретическое моделирование МЭ эффекта в области изгибной моды выполнено в [2].

Целью настоящей работы является теоретическое моделирование МЭ эффекта в области изгибных мод ЭМР в слоистых структурах на основе магнитострикционного материала и пьезоэлектрического биморфного преобразователя.

Магнитоэлектрический эффект в области изгибной моды

Рассмотрим изгибные колебания трехслойной структуры, состоящей из магнитострикционного слоя и биморфного пьезоэлектрического преобразователя в виде двух одинаковых сегнетоэлектрических слоев с противоположным направлением поляризации. Будем считать, что образец имеет форму тонкой пластинки, для которой толщина значительно меньше остальных геометрических размеров, а ширина – значительно меньше длины. В этом случае мы можем рассматривать только одну составляющую тензора напряжений и деформаций. Изгибные колебания тонкой пластинки описываются известным уравнением [3]

$$\nabla^2 \nabla^2 w + \frac{\rho t}{D} \frac{\partial^2 w}{\partial \tau^2} = 0, \qquad (1)$$

где $\nabla^2 \nabla^2$ — бигармонический оператор, *w* — прогиб (смещение в направлении *z*), *t* и ρ — толщина и средняя плотность образца, а τ — время. Для рассматриваемой структуры толщина $t = {}^{p1}t + {}^{p2}t + {}^mt$, $\rho = ({}^{p1}\rho {}^{p1}t + {}^{p2}\rho {}^{p2}t + {}^m\rho {}^mt)/t$, где ${}^p\rho$ и ${}^m\rho$ — плотность пьезоэлектрического и магнитного слоев, ${}^{p1}t, {}^{p2}t$ и pt — толщина пьезоэлектрических и магнитострикци-онного слоев.

Уравнение (1) описывает изгибные колебания срединной плоскости образца, каждая точка которой движется только в направлении Z, перпендикулярном плоскости образца. Положение срединной плоскости определяется из условия равенства нулю суммы сил, действующих вдоль оси X. Эта сила определяется напряжениями в слоях структуры, которые могут быть выражены через деформации в соответствии с законом Гука. Расстояние от срединной плоскости до поверхности раздела слоистой структуры *z*₀ определяется выражением:

$$z_0 = \frac{1}{2} \frac{{}^{p} Y^E \cdot ({}^{p1} t + {}^{p2} t)^2 - {}^{m} Y^B \cdot {}^{m} t^2}{{}^{p1} Y^E \cdot {}^{p1} t + {}^{p2} Y^E \cdot {}^{p2} t + {}^{m} Y^B \cdot {}^{m} t},$$
(2)

где ${}^{p}Y^{E}$ и ${}^{m}Y^{B}$ — модули упругости пьезоэлектрической компоненты при постоянном электрическом поле и магнитострикционной компоненты при постоянной магнитной индукции. Продольная компонента деформации слоев образца связана с прогибом w

вдоль направления *z* соотношением ${}^{p,m}S_1 = -z \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$.

Деформации слоев и механические напряжения связаны обобщенным законом Гука. В работе рассматривается поперечная ориентация магнитных и электрических полей, для которой постоянное и переменное магнитные поля направлены вдоль длины образца, а направление поляризации и переменное электрическое поле перпендикулярны плоскости образца. Указанная ориентация магнитных полей обеспечивает наименьшее влияние размагничивающих полей.

Магнитоэлектрический коэффициент по напряжению вычисляется как отношение индуцированного электрического поля E к приложенному магнитному полю H: $\alpha_E = \frac{E}{H}$. Для вычисления МЭ коэффициента необходимо в условие разомкнутой электрической цепи подставить выражение для механического напряжения, полученное из решения уравнения (1). Для этого найдем сначала вращающий момент относительно оси *y*, который описывается следующим выражением:

$$M_{x} = \int_{z_{0}-p^{1}t-p^{2}t}^{z_{0}-p^{1}t} T_{1}dz + \int_{z_{0}-p^{1}t}^{z_{0}} z \cdot p^{1}T_{1}dz + \int_{z_{0}}^{z_{0}+m} z \cdot mT_{1}dz.$$
(3)

Поперечная сила определяется как

$$V_x = \frac{\partial M_x}{\partial x}.$$
 (4)

Для расчета среднего значения напряженности индуцированного электрического поля *E* следует использовать формулу

$$E = \frac{1}{t} \int_{z_0 - p^1 t - p^2 t}^{z_0 - p^1 t} E_3 dz + \frac{1}{t} \int_{z_0 - p^1 t}^{z_0 - p^1 t} E_3 dz.$$
(5)

Для определения внутреннего электрического поля в пьезоэлектрической компоненте ${}^{p_{1,2}}E_{3}$ следует воспользоваться условием разомкнутой цепи:

$$\int_{0}^{L} {}^{p} D_{3} dx = 0.$$
 (6)

Электрическую индукцию ${}^{p}D_{3}$ можно выразить из совместного решения уравнений (6) и (3). При этом выражение для ${}^{p}E_{3}$ приобретает вид:

$${}^{p1,2}E_3 = \frac{{}^{p}d_{31} \cdot {}^{p}Y^E}{L \cdot {}^{p}\varepsilon_{33} \cdot (1 - {}^{p}K_{31}{}^2)} \int_0^L \frac{d^2}{dx^2} w(x)dx,$$
(7)

Напряженность внешнего и внутреннего магнитного полей в данной структуре связаны следующим выражением:

$$H = \frac{1}{m_t} \int_{z_0}^{z_0 + m_t} H_1 dz,$$
 (8)

где ${}^{m}H_{1}$ определяется из совместного решения уравнений (6) и (1) с учетом того, что магнитная индукция имеет нулевую дивергенцию, т.е. $\partial {}^{m}B_{1}/\partial x = 0$.

Выражение для магнитной индукции, полученное из соответствующего материального уравнения, имеет вид:

$${}^{m}B_{1} = \frac{(1 - {}^{m}K_{11}^{2})}{L} (-{}^{m}q_{11} \cdot {}^{m}Y^{B}z \int_{0}^{L} \frac{d^{2}}{dx^{2}} w(x) dx + H \cdot L \cdot {}^{m}\mu_{33}),$$
(9)

где ^{*m*}K₁₁ — коэффициент магнитомеханической связи.

Уравнение (9) используется для определения вращающего момента и осевой силы. Ограничимся рассмотрением гармонических колебаний, тогда прогиб как функция x и τ определяется выражением

$$w(x,\tau) = w(x) \cdot \cos(\omega \cdot \tau), \tag{10}$$

где сде со струговая частота.

Если выражение (10) подставить в уравнение (1), то общее решение этого уравнения может быть записано следующим образом:

 $w(x) = C_1 \sinh(kx) + C_2 \cosh(kx) + C_3 \sin(kx) + C_4 \cos(kx), (11)$ где волновое число *k* определяется выражением

$$k^4 = \frac{\omega^2 \rho t}{D},\tag{12}$$

Если в уравнение (7) подставить (11) и использовать обозначения

 $\cosh(k L) = r_1$, $\sinh(k L) = r_2$, $\cos(k L) = r_3$ и $\sin(k L) = r_4$, (13) то мы получим выражение для индуцированного электрического поля:

$${}^{p}E_{3} = \frac{{}^{p}d_{31} \cdot {}^{p}Y^{E}}{L \cdot {}^{p}\varepsilon_{33} \cdot (1 - {}^{p}K_{31}{}^{2})} \cdot (-C_{1} \cdot k - C_{3} \cdot k + C_{1} \cdot k \cdot r_{1} + C_{2} \cdot k \cdot r_{2} + C_{3} \cdot k \cdot r_{3} - C_{4} \cdot k \cdot r_{4}).$$
(14)

Для определения постоянных интегрирования C_1 , C_2 , C_3 , C_4 следует использовать граничные условия на концах образца. Граничные условия определяются значениями вращающего момента M_x , осевой силы V_x , прогиба w и производной от прогиба $\partial w/\partial x$. В качестве примера далее рассматривается образец с консольным закреплением, для которого резонансная частота является наименьшей по сравнению с другими видами закреплений. При этом w = 0 и $\partial w/\partial x = 0$ при x = 0, $M_x = 0$ и $V_x = 0$ при x = L.

Для определения M_x согласно выражению (3) используем механические напряжения, выраженные через прогиб. Затем в полученные выражения подставляем ${}^{p}E_3$ и ${}^{m}B_1$ согласно (7) и (9). После преобразований получаем

$$M_{x} = \frac{a_{1}}{L} \int_{0}^{L} \frac{d^{2}}{dx^{2}} w(x) dx + D \frac{d^{2}}{dx^{2}} w(x) - \frac{1}{2} {}^{m} Y^{H m} q_{11}{}^{m} t(2z_{0} + {}^{m}t)H, (15)$$

где

$$a_{1} = \frac{{}^{p}K_{31}{}^{2}{}^{p}Y((z_{0} - {}^{p}t)^{3} - z_{0}{}^{3})}{3D(1 - {}^{p}K_{31}{}^{2})} + \frac{{}^{m}K_{31}{}^{2}{}^{m}Y((z_{0} + {}^{m}t)^{3} - z_{0}{}^{3})}{3D}, (16)$$

D — цилиндрическая жесткость, которая записывается в виде

$$D = \frac{1}{3} \cdot {}^{p} Y^{E} \cdot [(z_{0} - {}^{p_{1}}t)^{3} - (z_{0} - {}^{p_{1}}t - {}^{p_{2}}t)^{3}] +$$
$$+ \frac{1}{3} \cdot {}^{p} Y^{E} \cdot [z_{0}^{3} - (z_{0} - {}^{p_{1}}t)^{3}] + \frac{1}{3} \cdot {}^{m} Y^{B} \cdot [(z_{0} + {}^{m}t)^{3} - z_{0}^{3}].$$
(17)

Подстановка (15) в граничные условия приводит к системе уравнений относительно постоянных интегрирования. Далее найденные выражения для постоянных интегрирования следует подставить в (14), а затем в (5) для нахождения индуцированного электрического поля. В результате получаем выражение для МЭ коэффициента по напряжению. Однако ввиду громоздкости точное выражение для МЭ коэффициента не приводится. Это выражение существенно упрощается в предположении малости коэффициентов электромеханической и пьезоэлектрической связи (${}^{m}K_{11}^{2} <<1$, ${}^{p}K_{31}^{2} <<1$) и приобретает вид



Рис.1. Частотная зависимость МЭ коэффициента по напряжению для структуры ЦТС-ЦТС-пермендюр для параллельно (однородный образец) и встречно поляризованных слоев ЦТС. Толщина каждого слоя ЦТС равна 0,2 мм

$$\alpha_{E31} = \frac{{}^{m}Y^{p}Y^{p}d_{31}{}^{m}q_{11}t_{m}(2z_{0}+t_{m})[2z_{0}(t_{p2}-t_{p1})-2t_{p1}t_{p2}-t_{p2}^{2}+t_{p1}^{2}](r_{1}r_{4}+r_{2}r_{3})}{4^{p}\varepsilon_{33}DkL(t_{p1}+t_{p2}+t_{m})(1+r_{1}r_{3})}.$$
(18)

Выражение (18) показывает, что величина МЭ коэффициента определяется произведением пьезоэлектрического и пьезомагнитного коэффициентов слоев и их толщинами. Резонансные частоты определяются выражением $\cos(kL)\cosh(kL) = -1$, что совпадает с выражением для резонансной частоты тонкой пластинки с консольным закреплением. Учет квадратов коэффициентов электромеханической и пьезоэлектрической связи ведет к небольшому смещению резонансных частот.

При численных оценках резонансные потери учитываются с помощью комплексной частотой $\omega + i\omega'$ при $\omega'/\omega = 10^{-2}$.

Результаты вычислений частотной зависимости МЭ коэффициента по напряжению для структуры ЦТС-ЦТС-пермендюр с равными толщинами пьезоэлектрических слоев приведены на рис.1. Предполагается, что к магнитострикционному слою приложено подмагничивающее поле, обеспечивающее максимум пьезомагнитного коэффициента. Расчеты выполнены для образца длиной L = 6,8 см, толщина магнитного и пьезоэлектрических слоев равна 0,2 мм.

Из рис.1 следует, что использование биморфного пьезопреобразователя в составе слоистой структуры не ведет к увеличению МЭ коэффициента. Однако использование пьезоэлектрических слоев с противоположными направлениями поляризации и разными толщинами позволяет усилить МЭ эффект, что показано на рис.2. Следует отметить, что в оценках, приведенных на рис.2, использованы оптимальные значения толщин пьезоэлектрических слоев при выбранной толщине магнитного слоя.



Рис.2. Частотная зависимость МЭ коэффициента по напряжению для структуры ЦТС-ЦТС-пермендюр для параллельно (однородный образец) и встречно поляризованных слоев ЦТС. Толщина слоев ЦТС равна 0,1 и 0,3 мм

Данные вычислений на рис.2 показывают, что увеличение МЭ коэффициента по напряжению составляет приблизительно 10% для оптимальных толщин слоев.

Заключение

В данной главе рассмотрена теоретическая модель МЭ эффекта в области изгибной моды для слоистых структур со ступенчатым изменением пьезоэлектрических и магнитострикционных свойств. Асимметрия структуры дает возможность эффективного возбуждения изгибных колебаний посредством магнитострикционных деформаций магнитного слоя во внешнем магнитном поле.

Частотная зависимость для поперечного МЭ коэффициента по напряжению получена в результате совместного решения уравнений электростатики, магнитостатики и эластодинамики. Рассмотрен изгибной резонанс в структуре с консольным закреплением, позволяющий поучить наиболее низкую резонансную частоту.

Получены явные выражения для МЭ коэффициента по напряжению через материальные параметры исходных компонентов (пьезоэлектрические коэффициенты, пьезомагнитные коэффициенты, упругие податливости и др.). Результаты моделирования сопоставляются с экспериментальными данными для слоистых структур со ступенчатым изменением пьезоэлектрических и магнитострикционных свойств, состоящих из ЦТС пермендюра и никеля.

В слоистой структуре ЦТС-ЦТС-пермендюр использование пьезоэлектрических слоев с противо-

положными направлениями поляризации позволяет увеличить МЭ эффект на 10%.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках государственного заказа (грант № 1639).

- Bichurin M.I., Filippov D.A., Petrov V.M., et al. Resonance magnetoelectric effects in layered magnetostrictivepiezoelectric composites // Phys. Rev. B. 2003. V.68. P.132408 (1-4).
- Bichurin M.I., Petrov V.M. Modeling of Magnetoelectric Effects in Composites. Springer Series in Materials Science 201, 2014. 108 p.
- Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уивер У. Колебания в инженерном деле / Под ред. Э.И.Григолюк. М.: Машиностроение, 1985. 472 с.

References

- Bichurin M.I., Filippov D.A., Petrov V.M., Laletsin V.M., Paddubnaya N.N., Srinivasan G. Resonance magnetoelectric effects in layered magnetostrictive-piezoelectric composites. Physical Review B, 2003, vol. 68, pp. 132408 (1-4).
- Bichurin M.I., Petrov V.M. Modeling of Magnetoelectric Effects in Composites. Springer Series in Materials Science 201, 2014. 108 p.
- Timoshenko S.P., Iang D.Kh., Uiver U.; Grigoliuk E.I., ed. Kolebaniia v inzhenernom dele [Oscillations in Engineering]. Moscow, "Mashinostroenie" Publ., 1985. 472 p.